

دراسة بعض الثوابت البصرية لأغشية (CdO) الرقيقة كدالة لتغير السمك

حيدر غازي لازم

د. صبيح جاسم كاطع

كلية التربية الأساسية - جامعة ميسان

الخلاصة : حضرت أغشيه رقيقة من مادة أو كسيد الكاديوم (CdO) وأسماء مختلفة باستخدام طريقة الترسيب الكيميائي الحراري من خلال ترسيبها على قواعد زجاجية مسخنة إلى درجة حرارة (٧٧٣)، وباستخدام تقنية حيود الأشعة السينية تم فحص طبيعة التبلور للأغشية المحضرة وقد بينت بأنها متعددة التبلور. تم تحليل التجارب والتجارب المتعلقة بالعامل البصري له كعامل الاعطل فجوة الطاقة البصرية ومعامل الانكسار ومعامل الخمود وعزل التيار الكهربائي الثابت بجزئيه الحقيقي والخيالي مختلفا ثنائي لطاقة الفوتون وكذلك تم التحقق من الأنعكاس الحاصل على سطح الافيلم المحضرة .

دراسة بعض الثوابت البصرية لأغشية (CdO) مشترك

مقدمة: تعد دراسة بعض المواد بشكل أغشيه وسيلة رقيقة مناسبة للمعرفة العديد من خواصها الفيزيائية والكيميائية التي يصعب الحصول عليها وهي بشكل طبيعي، إذ تشبه الأغشية الرقيقة "دورا" بالغ الأهمية في البحوث الأساسية لفيزياء الحالة الصلبة [١]. إن أكسيد الكاديوم من مادة شبه موصلة مهمة نظراً لما تتمتع به من خصائص فيزيائية مختلفة كالشفافية وأمتلاكه لمعامل امتصاص عالي وفجوة طاقة كبيرة" لذلك فهي تستخدم في كثير من التطبيقات البصرية والكهربائية منها وإستخدامها كمواد شفافة حرارياً" لشباب المركبات والطائرات كما دخلت في كثير من التطبيقات الصناعية المهمة التي تشاركت في فعالية في التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر كالخلايا الشمسية والكواشف الضوئية [٣-٢]

للأهمية المتزايدة للمواد شبه الموصلية ولما تشكله من أهمية كبيرة في التطبيقات العلمية فقد تم إختيار هذا البحث والذي يهدف إلى دراسة بعض الثوابت البصرية لأغشية أكسيد الكاديوم كداله لتغير سمك الغشاء باستخدام طريقة الترسيب الكيميائي الحراري، إذ أن الأغشية التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة تكون ذات نوعية جيدة ومتجانسة بشدة التلاصق بالقواعد الزجاجية التي تترسب عليها وخالية من الثقوب الأبريه [٥-٤].

الجزء العملي:

تم استخدام مادة نترات الكاديوم المائية $(\text{CdO}(\text{NO}_3)2.4\text{H}_2\text{O})$ لتحضير أغشية أكسيد الكاديوم بتركيز (٠,١) وبسمك $(٢٥٠,٣٥٠,٤٥٠)\text{nml}$ بعد إذابة $(٣,٠٨٤٧)$ من المادة في (100ml) من الماء المقطر إذابة تدريجياً وباستخدام خلاط مغناطيسي وصولاً إلى محلول نترات الكاديوم وهو محلول متجانس رائق عديم اللون [٦]، وقد

دراسة بعض الثوابت البصرية لأغشية (CdO) مشترك

استخدمت قواعد زجاجية نظيفة من خلال غسلها أولاً بالماء ومسحوق الغسيل للتخلص من أي بقع زيتية أو بقايا مواد عالقة قد يصدف وجودها على القواعد الزجاجية ثم تغسل بالماء المقطر غسلاً جيداً بعد ذلك يتم وضعها في كحول الأيثانول وبالتالي يتم تجفيفها، وقد انتخبت الدرجة الحرارية (٧٧٣) في تحضير الأغشية المحضرة، إذ تم تثبيت درجة حرارة القاعدة في هذه الدراسة لضمان التخلص من تغير عامل درجة الحرارة التي لها الأهمية الكبرى على تجانس وتماسك الأغشية الرقيقة . وتتم عملية رش المحلول على دفعات لتجنب الإنخفاض الكبير في درجات الحرارة أثناء عملية الرش حيث تكون عملية الرش لمدة (5) sec وبعد توقف لمدة (3min) وبمعدل رش (٤,٥ ml/min)، وكانت أفضل مسافة عمودية بين نهاية الأنبوب الشعري من جهاز الرش والقواعد الزجاجية الموضوعة على سطحالسخان الكهربائي هي (٣٠ cm) . وإن تفاصيل عملية الرش وردت في بحوث سابقه [٨-٧] ،

وبعد الانتهاء من عملية الترسيب يتم قياس سمك الأغشية الرقيقة المحضرة بالطريقة الوزنية، حيث استخدم ميزان حساس الكتروني نوع (Mettler 160 HK) ذي حساسية (١٠٤) إذ تحسب كتلة القاعدة الزجاجية قبل الترسيب ثم تحسب ثانية بعد الترسيب ويمثل فرق الكتل كتلة مادة الغشاء (m) ومن وزن مادة الغشاء وكثافة المادة المرسبة ومساحة الغشاء (مساحة القاعدة المرسبة) (عليها يمكن حساب سمك الغشاء الرقيق (t) وفق المعادلة المبينة أدناه [٦]:

$$t=m/(a+p).....1$$

دراسة بعض الثوابت البصرية لاغشية (CdO) مشترك

حيث :

p : كثافة مادة الغشاء (gm/cm^3).

a : مساحة الغشاء (cm^3).

وقد تم في هذا البحث استخدام مطياف نوع (PU-8800-UV/VIS .Spec.Met) ذو حزمتين لقياس الأمتصاصية (الامتصاصية) (A) والنفاذية (النفاذية) (T) لأغشية أكسيد الكاديوم المحضرة لمدى الأطوال الموجية من (380-900)nm.

النتائج والمناقشة:

تبين نتائج حيود الأشعة السينية (حيود الأشعة السينية) بشكل واضح (١) إن أغشية أكسيد الكاديوم متعددة التبلور، إذ يوجد حيود الأشعة السينية متعدد القمم وإن المعلومات التي تم الحصول عليها وفقاً لبطاقات (ASTM) تم حساب معامل الامتصاص (أ) في منطقة الامتصاص الأساسية باستخدام العلاقة التالية [٩]:

$$\alpha = 2.303 (A/t) \dots \dots \dots (٢)$$

حيث :

A: مادة امتصاصية الغشاء.

يوضح الشكل (٢) تغير معامل الامتصاص مع طاقة الفوتون لاغشية أكسيد الكاديوم المحضر بأشكال مختلفة، ومن خلال هذا الشكل يتبين أن

دراسة بعض الثوابت البصرية لاغشية (CdO) مشترك

قيمة معامل الامتصاص الأكبر من (١٠) وهذا يعطي احتمالية كبيرة لحدوث انتقالات مباشرة، إضافة إلى أن زيادة سمك الغشاء يؤدي إلى زيادة واضح في جميع قيمة معامل الامتصاص وخاصة عند الطاقات الفوتونية الواطئه إذ زحفت حافة الامتصاص الأساسية باتجاه الطاقات الفوتونية الواطئه ويعزى ذلك إلى أن زيادة سمك الغشاء يؤدي إلى تكوين (توليد) مستويات مثل داخل فجوة الطاقة وبالقرب من حزمة التوصيل ملفات إلى إعاقة الفوتونات ذات الطاقات الواطئه وبالتالي زيادته واضحة في قيمة معامل الامتصاص تم حساب قيمة فجوة الطاقة الممنوعة للانتقالات الألكترونية المباشرة بوعياها المسموح بها والممنوع من خلال العلاقة التالية:

[١١-١٠]

$$ahf=B(hf-E_g)^r \dots\dots\dots (٣)$$

حيث :

B: ثابت يعتمد على خواص المادة.

hf: طاقة الفوتون الممتص.

Eg: فجوة الطاقة الممنوعة.

r: معامل إسي يعتمد على نوع الانتقال

ومن هنا فإن المعادلة (٣) هي نوعية الانتقال في أشباه الموصلات ذات التفريغ المباشر، فعندما تكون قيمة (r) مساوية إلى (٢/١) يكون الانتقال انتقالاً مباشراً مسموحاً به، وعندما تكون (٢/٣) يكون الانتقال انتقالاً مباشراً ممنوعاً.

دراسة بعض الثوابت البصرية لأغشية (CdO) مشترك

الشكل (٣) يوضح قيمة (ahf) مع طاقة الفوتون ومن خلاله تم حساب قيمة فجوة الطاقة لنتناسب مع الحد المباشر المسموح به، ومن خلال الشكل (٤) الذي يوضح قيمة (ahf) مع طاقة الفوتون تم حساب قيمة فجوة الطاقة لنتناسب مع الحد المباشر المسموح به كما هو موضح في الجدول رقم (١). وإن هذه القيم تتفق مع نتائج البحث المنشور ضمن تقنيات تحضير مختلفة [١٢-١٣]

الجدول (١) : قيمة فجوة الطاقة الممنوعة لنتناسب مع الحد المباشر المسموح به والممنوع بتغير سمك غشاء رقيق.

سمك الغشاء (nm)	فجوة الطاقة (Eg) (انتقال مباشر مسموح)	فجوة الطاقة (Eg) (انتقال مباشر ممنوع)
250	2.295(ev)	1.89(ev)
350	2.15(ev)	1.74(ev)
450	2.05(ev)	1.69(ev)

لذلك فقد لوحظ ان زيادة سمك الغشاء يؤدي الى تقليل فجوة الطاقة البصرية ويرجع السبب في ذلك الى زيادة العيوب التركيبية اثناء تحضير الغشاء .

دراسة بعض الثوابت البصرية لأغشية (CdO) مشترك

إن الشكل (٥) يوضح تغير الانعكاسية (R) كدالة لطاقة الفوتون لأغشية أكسيد الكاديوم المحضرة بأسماء مختلفة وقد تم حساب قيم الانعكاسية بموجب قانون حفظ الطاقة

$$R+A+T=1 \dots\dots\dots (٤)$$

ويلاحظ من خلال هذا الشكل إن سلوك منحنيات الانعكاسية هو نفسه لكل العينات حيث أن الانعكاسية تتزايد مع زيادة طاقة الفوتون لتصل إلى القمة ثم يبدأ منحنى الانعكاسية بالتناقص وإن هذه القمة زحفت باتجاه الطاقات الفوتونية الواطئة مما يدل على نقصان فجوة الطاقة بزيادة سمك الغشاء.

والشكل رقم (٦) يوضح تغير معامل الخمود (K_0) مع طاقة الفوتون وتم حساب معامل الخمود من المعادلة :

$$K_0 = \frac{a\lambda}{4\pi} \dots\dots\dots (5)$$

$$4\pi$$

ويلاحظ من خلال هذا الشكل بأن قيم معامل الخمود تتزايد مع زيادة السمك ويرجع ذلك لإرتباط معامل الخمود مع معامل الإمتصاص (a) وكما هو واضح في المعادلة رقم (٥)، إذ نجد أن سلوك منحنيات (K_0) مشابه لسلوك منحنيات (a) .

والشكل رقم (٧) يوضح تغير معامل الإنكسار (n_0) مع طاقة الفوتون وتم حساب قيم معامل الإنكسار من المعادلة [١٤] .

$$n_o = \left[\left(\frac{1+R}{1-R} \right)^2 - (K_o^2 + 1) \right]^{1/2} + \frac{1+R}{1-R} \quad (6)$$

ومن ملاحظتنا للشكل (٧) نجد أن قمة المنحنيات تزحف نحو الطاقات الفوتونية الواطئة بزيادة السمك وهذا التصرف مشابه لسلوك الانعكاسية كدالة للسمك نظرا للإرتباط الكبير بين معامل الإنكسار والانعكاسية .

إن الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي (٤١) يعطى بالعلاقة : [١٥]

$$\varepsilon_1 = n_o^2 - K_o^2 \quad \text{.....} \quad \text{٧}$$

أما الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي (٤٢) يعطى بالعلاقة :

$$\varepsilon_2 = 2n_o K_o$$

والشكل رقم (٨) يوضح تغير الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي (٤١) مع طاقة الفوتون ومن خلال هذا الشكل نستطيع إدراك التشابه بين منحنيات هذا الشكل ومنحنيات معامل إتكسار هذه الأغشية وهذا ناتج من إعتقاد قيم (٤١) على قيم (٢) أكثر من قيم (K2) حسب المعادله رقم (٧) وذلك لأن قيم (K2) قليله جدا مقارنة بقيم (٢)، وكذلك نجد أن قمة المنحنيات تزحف نحو الطاقات الفوتونية الواطئة بزيادة السمك.

أما الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي (٤٢) من خلال الشكل (٩)، إذ نلاحظ أن هناك تشابه تقريبا بالتصرف العام مع منحنيات معامل الخمود، وهذا ناتج عن إعتقاد حساب قيم (٤٢) على معامل الخمود.

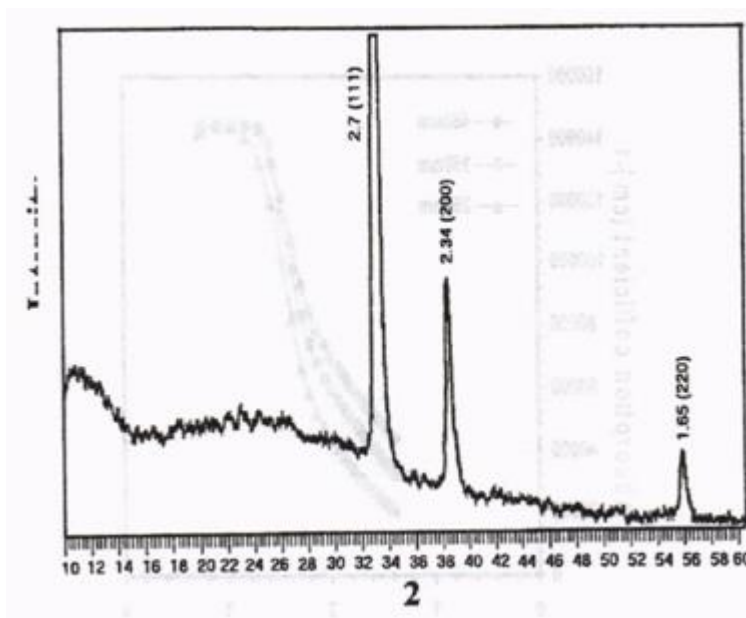
١. معامل الامتصاص لغشاء أو كيد الكادميوم يمتلك قيم عاليه وإن هذه القيم تزداد بزيادة السمك
٢. إن زيادة سمك الغشاء يؤدي إلى نقصان واضح في قيم فجوة الطاقة.
٣. إن زيادة سمك الغشاء لم يؤثر كثيرا" على قمة منحنيات الانعكاسية معامل الانكسار والجزء الخيالي الثابت العزل الكهربائي لغشاء أكسيد الكادميوم ولكنه أدى إلى تغير موقعها باتجاه الطاقات الفوتونية الواطئه، ونقصان قيم هذه الثوابت بعد هذه القمة .
٤. أن زيادة سمك الغشاء أدى إلى زيادة واضحة في جميع قيم معامل الخمود والجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي ولمدى الطاقات $ev(3,3-4,1)$.
٥. من الممكن إن نستخدم أغشية أكسيد الكادميوم كنافذه (Window) للأطوال الموجية العالية $(\lambda > 540nm)$ وكمرشح (Filter) للأطوال الموجية القصيرة $(\lambda < 540nm)$.

References

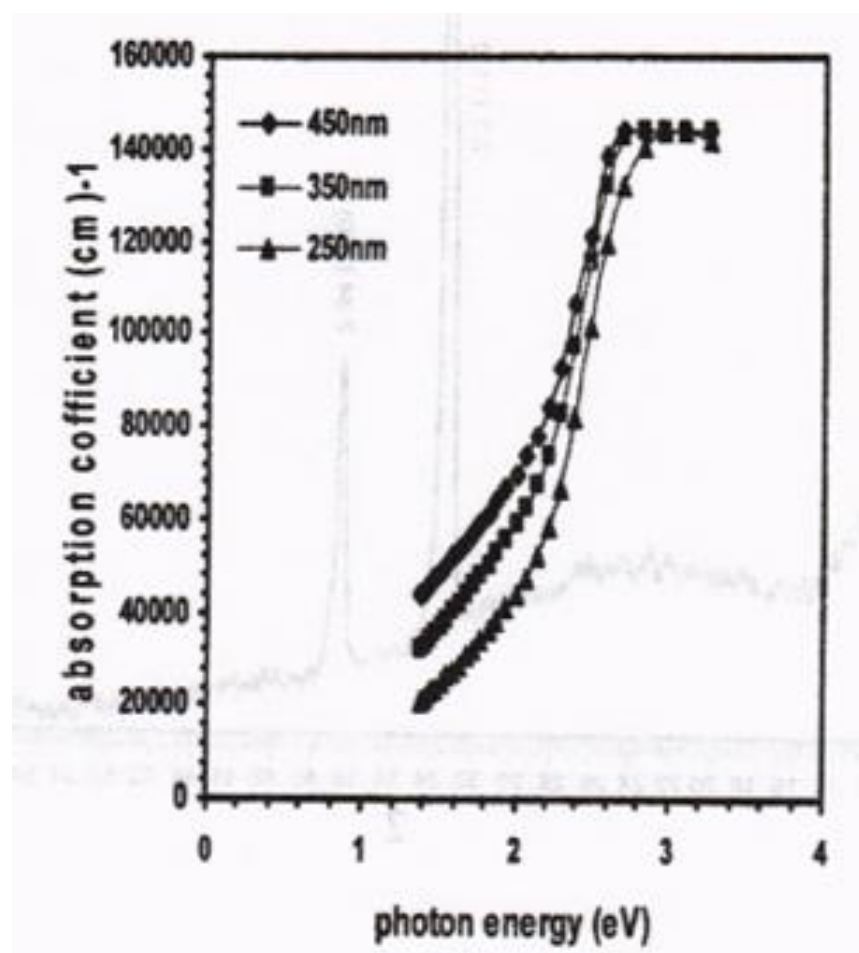
١. L. Eckertov, "Physics of Thin Films", Plenum Press, New York and London, (1977).
٢. B. K. Hassan, "Thesis", University of Baghdad, (2007).
٣. H. G. Lazem, "Journal of German Researches", 2, 4, (2006).
٤. K. L. Chopra, "Thin Films Phenomena", McGraw-Hill, New York, (1969).
٥. K. S. Ramaiah, V. Sundaran,
F. S. Juang, "Semicond. Sci. Technol.", 15, 67 (2000).
٦. Z. T. AL-Magmaee, "M.Sc. Thesis", AL-Mustansirtia University, (2003).
٧. H.G. Lazem, S.J. Gatia, K.A. Mishjl, Journal of University Teacher, 5, 10, (2006)
٨. CC C.C. Ling and C.D. Belling, Physical Review, B64, 075201, (2001).
٩. N.F. Habubi, AL-Fath Journal, 1, 22, (1998).
١٠. Z.Z. Has, D.L. Morel and C.S. Ferekides, "Thin Solid Films", 412, 203, (2002).
١١. Sze.SM Sze, S.M. "Physics of Semiconductor Devices", 2nd, ed., Wiley and Sons, (1981).
١٢. K. L. Chopra and S. Ranyan, "Thin Film Solar Cells", Plenum Press, New York. (1993).
١٣. R. Ferro and A. Rodriguez, Phys. State. Sol., B220, 299, (2002).
١٤. R. H. French, H. Mullegans and D. J. Jones, J. Am. Ceram. Soc., 81, 2549, (1998).

دراسة بعض الثوابت البصرية لاغشية (CdO) مشترك

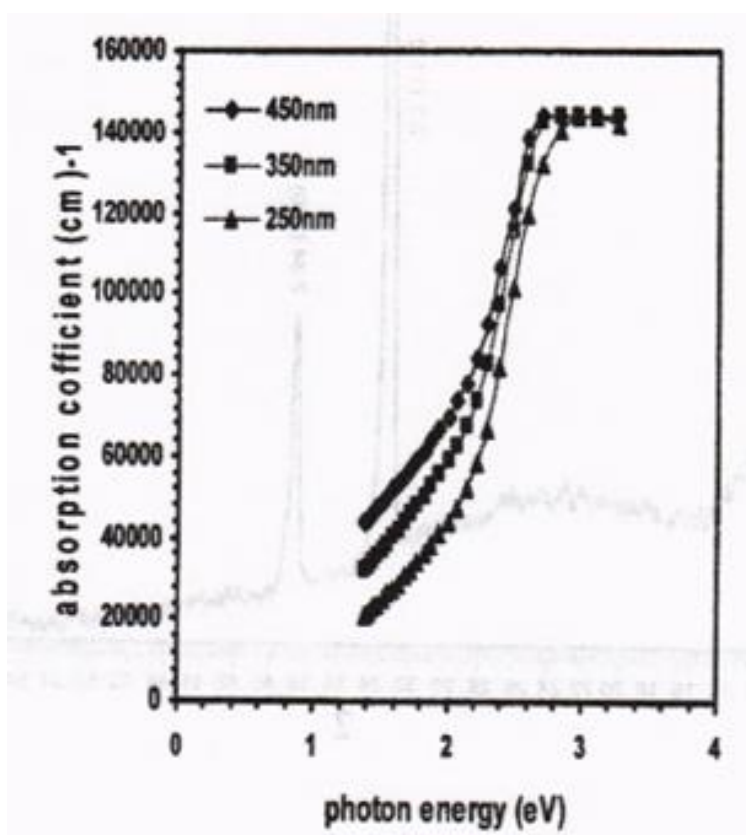
١٥ S. A. Twfig, F. H. Ali, R. S. Sabri, Sci. J. Iragi, Atomic Energy Commission, 4, 2, (2002)



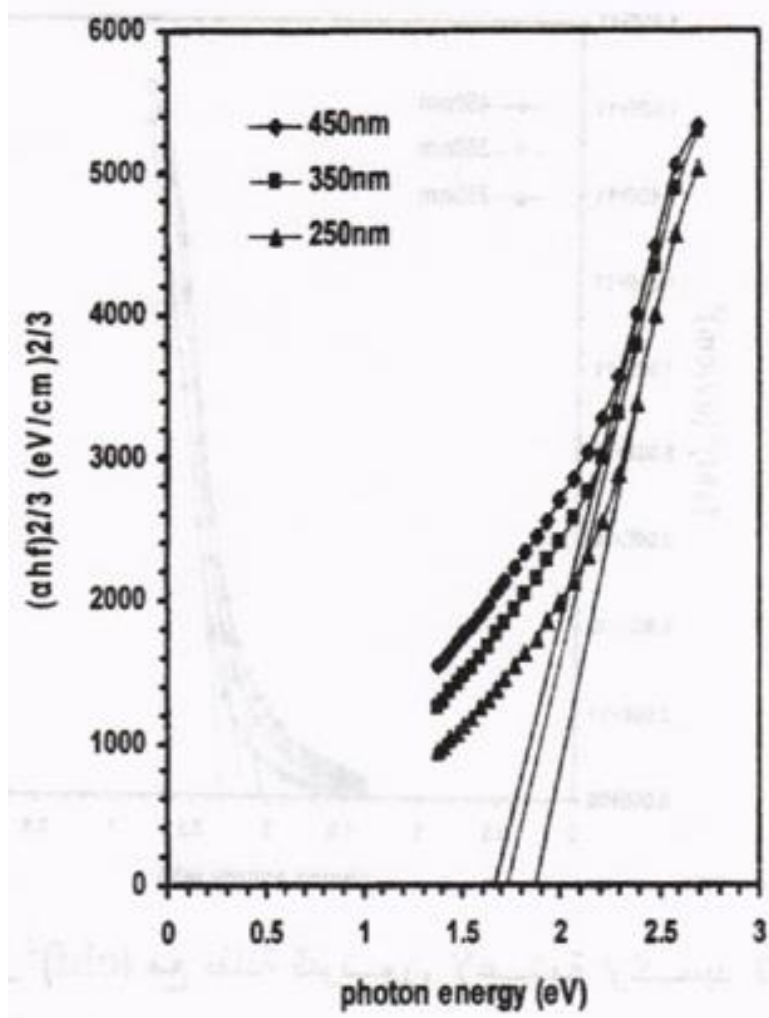
شكل (١): مخطط حيود الأشعة السينية لغشاء أكسيد الكاديوم المحضر عند درجة (٧٧٣°).



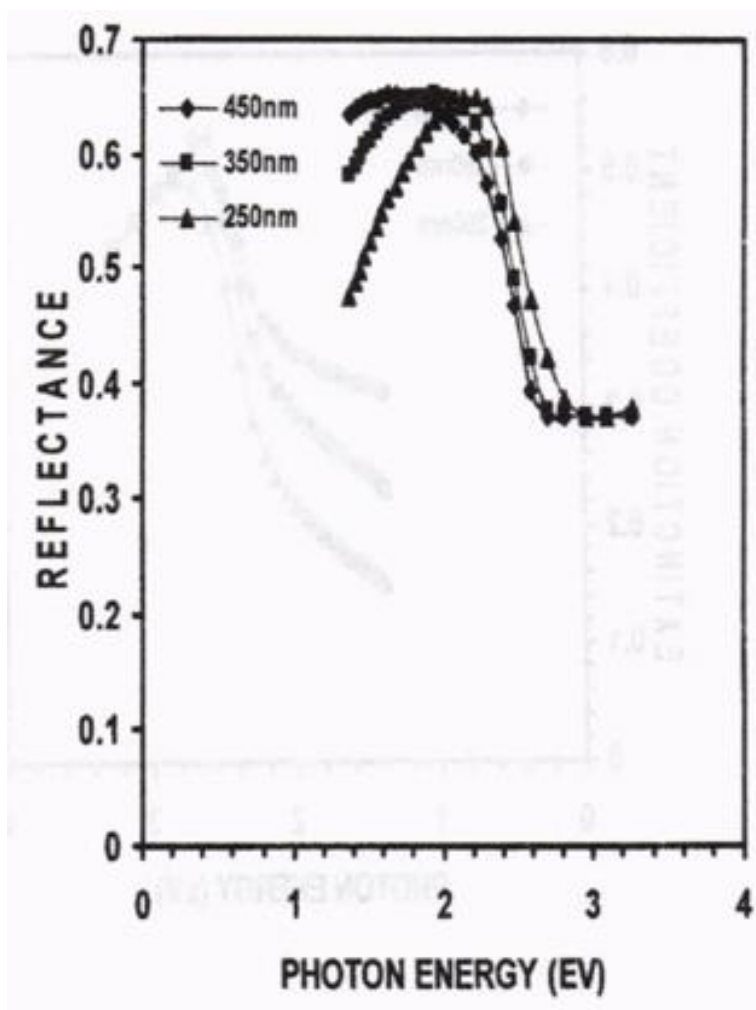
شكل (٢) : تغيير معامل الامتصاص كدالة لطاقة الفوتون لأغشية اوكسيد الكاديوم والمحضرة باسماء مختلفة .



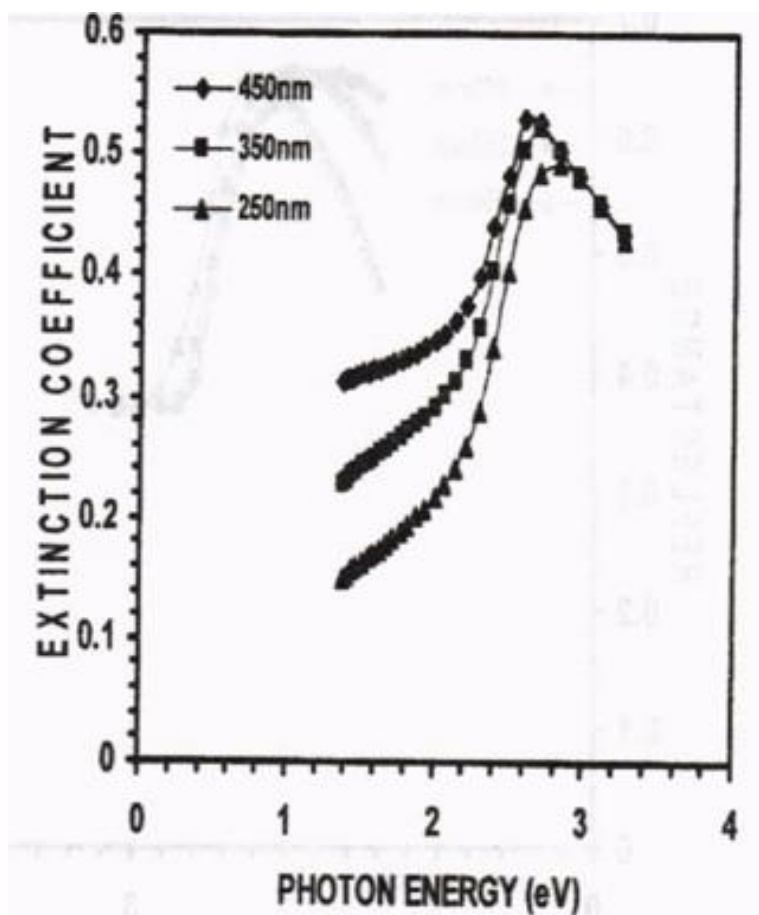
شكل (٣) : تغير $(ahf)^2$ مع طاقة الفوتون لاغشية اوكسيد الكاديوم المحضرة بأسماك مختلفه .



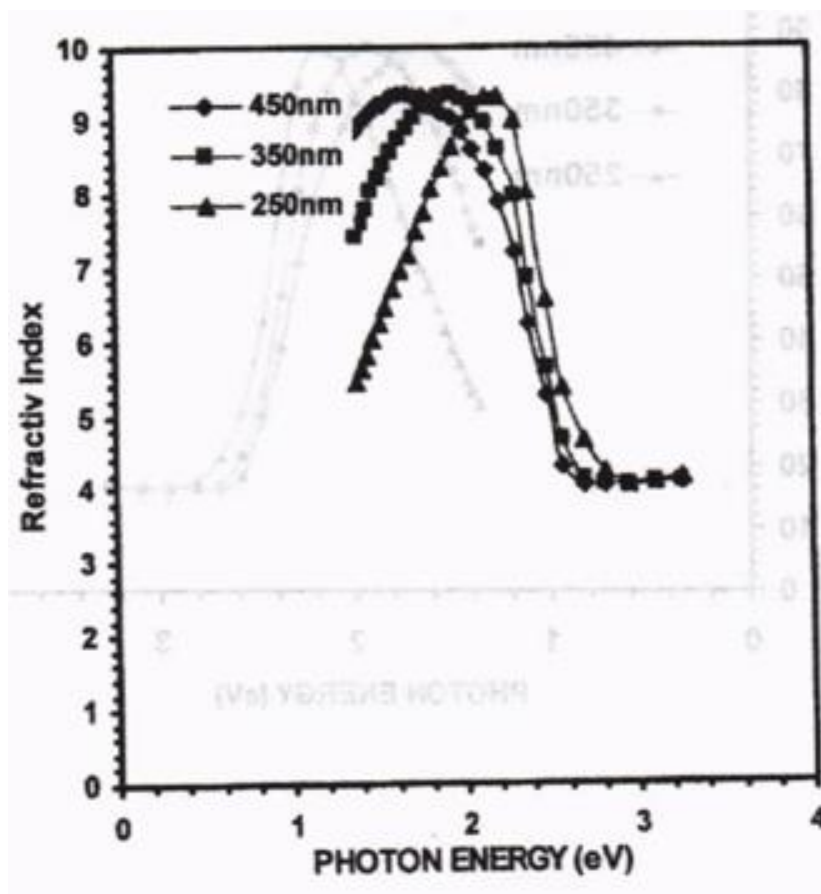
شكل (٤) : تغير $(\alpha hf)^{2/3}$ مع طاقة الفوتون لاغشية اوكسيد الكاديوم المحضرة بأسمك مختلفة



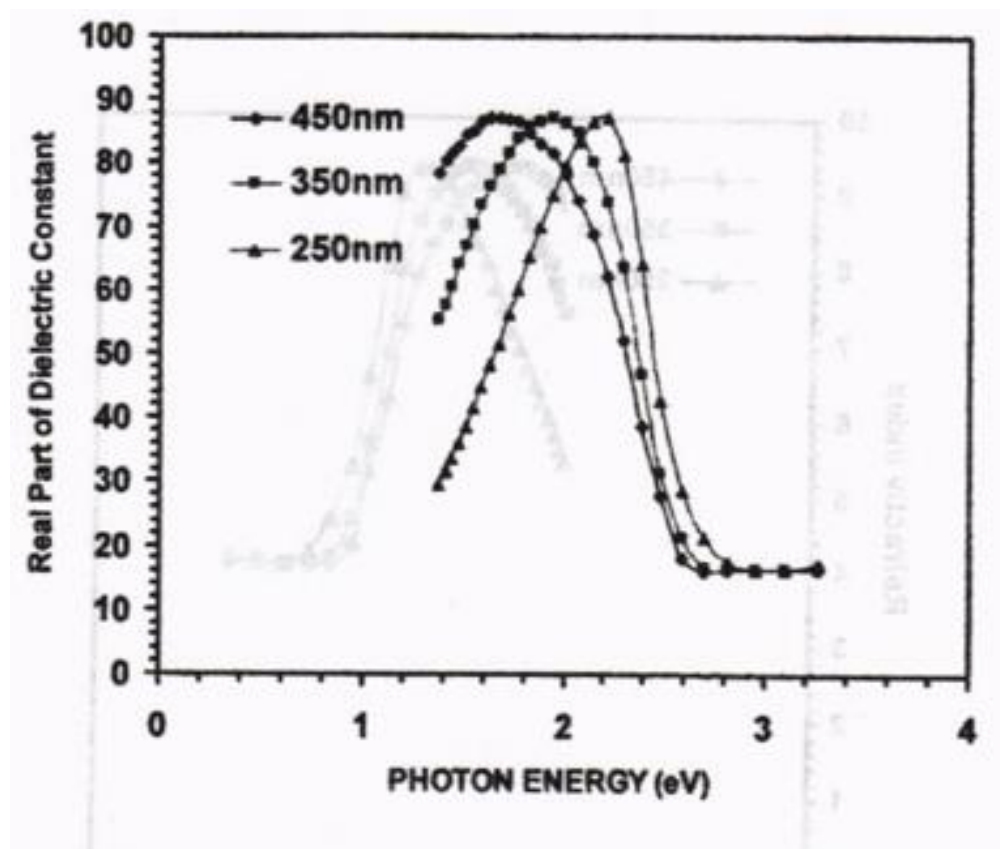
شكل (٥) : تغير الانعكاسية كدالة لطاقة الفوتون لاغشية اوكسيد الكاديوم المحضرة بأسماء مختلفة.



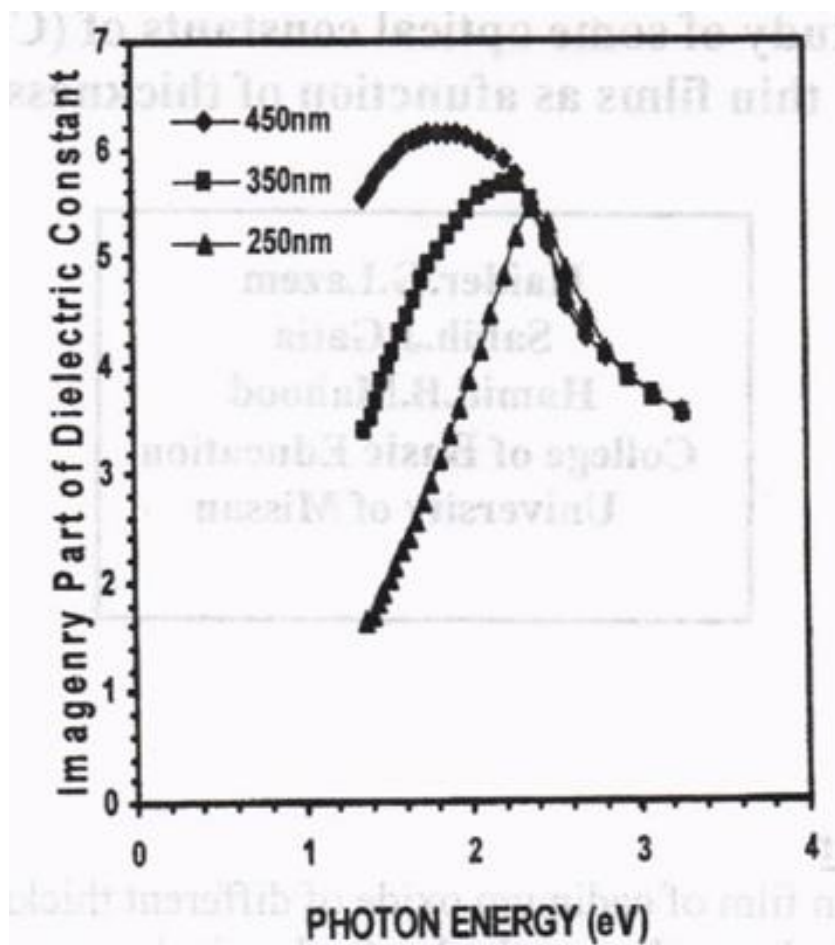
الشكل (٦) : تغير مقترح الخمود كدالة لطاقة الفوتون اللاغشية اوكسيد الكاديوم المحضرة بأسماء مختلفة.



الشكل (٧) : تغير محتمل الانكسار كداله لطاقة الفوتون غير الغشائية اوكسيد الكاديوم المحضرة بأسماء مختلفة.



شكل (٨) : تغير الجزء الحقيقي من العزل الثابت كدالة لطاقة الفوتون لآغشية اوكسيد الكاديوم المحضر بأسماء مختلفة .



شكل (٩): تغير جزء خيالي من ثابت العزل كدالة لطاقة الفوتون لاغشية اوكسيد الكاديوم المحضرة بأسماء مختلفة.

A study of some optical constants of (CdO) thin films as a function of thickness

Haider.G.Lazem

Sabih.J.Gatia

Hamid.B.Mahood

College of Basic Education, University of Misan

Abstract:

Thin films of cadmium oxide of different thicknesses were prepared by the method of chemical spray pyrolysis deposition on glass substrates which were heated to (773 K). The nature of crystallization of these films was examined by x-ray diffraction technique which showed that the prepared thin films are polycrystalline. The spectra were analyzed and other optical parameters were investigated such as optical absorption coefficient, energy band gap, refractive index, extinction coefficient, real and imaginary part of dielectric constant as a function of photon energy and the reflection from the surface of the prepared thin films were also investigated.